# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE** 

04083363 17-03-92

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER

25-07-90 02197034

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR: HAYASHIDA TETSUYA;

INT.CL.

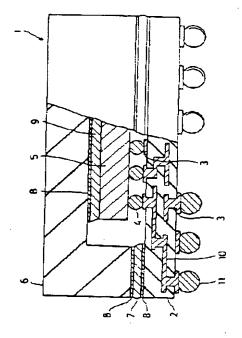
: H01L 23/02

TITLE

: SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT DEVICE AND ITS

**MANUFACTURE** 



ABSTRACT: PURPOSE: To improve air-tight reliability by growing branch type crystals in sealing solder approximately perpendicularly to the principal face of a substrate.

> CONSTITUTION: The temperature in a furnace is lowered to cool and solidify solder 7 and 9. In this time, heat escapes quickly from the surface of a heat sink 12 mounted on a cap 6, therefore, the cap 6 in contact with the heat sink 12 is cooled faster than a package substrate 2 distant from the heat sink 12. As a result, temperature gradient perpendicular to the principal face of the package substrate 2 is formed and Pb in the sealing solder 7 begins to deposit from the interface between the sealing solder 7 and the low-temperature cap 6, therefore, the dendrite crystals of Pb grow perpendicularly to the principal face of the package base 2 as the temperature lowers. Thereby water and gas outside the cap 6 are securely prevented from intruding into a cavity through a contraction hole.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平4-83363

Solnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 3月17日

H 01 L 23/02

C 7220-4M

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

🖾 発明の名称

半導体集積回路装置およびその製造方法

②特 願 平2-197034

②出 願 平2(1990)7月25日

@発明者 佐藤

俊 彦 東京

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑩発明者 林田

哲 哉

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

個代 理 人 弁理士 筒井 大和

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

### 明報 音

- 1. 発明の名称
  - 半導体集積回路装置およびその製造方法
- 2. 特許請求の範囲
  - 1 ・半導体チップを実装した基板の主面にキャップを半田付けして前記半導体チップを気密封止した半導体集積回路装置であって、前記基板とキャップとの接合部に介装された封止用半田の内部における樹枝状結晶の成長方向を、前記基板の主面に対してほぼ垂直に配向させたことを特徴とする半導体集積回路装置。

- 3. 体験した対止用半田を冷却、疑固させる際、 キャップ上にヒートシンクを載置することを特 徴とする請求項 2 記載の半導体集積回路装置の 製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体養額回路装置およびその製造技術に関し、特にチップキャリヤ(Chip Carrier) 形半導体集験回路装置の高信頼化に適用して有効な技術に関するものである。

〔従来の技術〕

パッケージ基板上に実装した半導体チップをキャップで気密封止したパッケージ機造を有するチップキャリヤについては、例えば特開昭 6 2 - 2 4 9 4 2 9 号、特開昭 6 3 - 3 1 0 1 3 9 号公報などに記載されている。

上記文献に記載されたチップキャリヤは、セラミックからなるパッケージ基板の主面に半田パンプを介してフェイスダウンポンディングしたチップを介してコープを登せ止! ナバッケージ権法を有

している。上記キャップは、高魚伝羽性セラミックからなり、封止用半田によってパッケージ基板の主面に接合されている。キャップ内に封止されたチップの下面に接合されている。これは、チップから発生する無を伝無用半田を過じてキャップに伝達するためである。

半田の内部にパッケージ 芸板の主面に対して水平な方向に成長した は枝状結晶が存在すると、このは枝状結晶が存在すると、このは枝状結晶の成長方向に沿って形成された収録孔を追じて水分やガスがキャップの内部に投入してしまうことになる。

本発明は、上記した問題点に碧目してなされたものであり、その目的は、チップを実装した基板の主面にキャップを半田付けしたパッケージ料造を有するチップキャリヤ形半町体質粒回路装置の気密信類性を向上させることのできる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と訴規な特徴は、本明知なの記述および添付図面から明らかになるであろう。

## {似風を浮決するための手段]

本頭において開示される発明のうち、代安的なものの毎要を毎単に説明すれば、次のとおりである。

本ほの一発明は、半切体チップを実践した茲仮

るため、キャップ上に挺りなどを促せて避度の荷 貸を印加する。

### [発明が解決しようとする課題]

ところが、本発明者は、封止用半日をリフロー 炉内で加強、客はしてパッケージ基板の主面にキ ャップを半田付けする工程で、容融した上記封止 用半田が冷却、疑固する際にその内部に形成され る収得孔が原因となってチップキャリヤの気を信 類性が損なわれることを見出した。

例えば10登日%程度の55nを含有するPb/で
Sn合金(溶磁温度=275~300で程度に加熱して
超成された対止用半田を320で程度に加熱した
が折出し、温度の低下とともに樹枝状結晶(Jend
rite: デンドライト)が成長する。温度がそれに
で低下すると上記樹枝状結晶はその症が折けて
を停止し、結晶の隙間には5nリッチの複類が折断を
の。温度がおさらに低でするとは点の低が折断がある。と
の際の凝固収縮によって的記憶枝状結晶
の隙間に収縮れが形成される。そのため、対上用

介装した封止用半田を加為、路はした後、上記封 止用半田を上記越板の主面に対してほぼ垂直の温 度勾配を持たせながら冷却、項面させることによって、封止用半田の内部における歯枝状結晶の成 長方向を上記基板の主面に対してほぼ垂直に配向 させるものである。

## (作用)

上記した手段によれば、封止用半田の内部における樹枝状結晶の成長方向を基板の主面に対けてほぼ垂直に配向させることにより、上記樹枝状結晶の隙間に形成される収録孔も基板の主面に対けてほぼ垂直に配列されるため、水分やガスが上記収録孔を過じてキャップの内部に浸入することがない。

## 〔異語例〕

53 4 図に示すように、本実路例のチップキャリヤ1 は、ムライトなどのセラミック材料からなる
パッケージ 拡板 2 の主面の 3 払 3 上に半田パンプ
4 を介してフェイスダウンポンディングした半母

ジャを備えている。上記チップキャリヤiは、 その外形寸法が、破×機= 10~14 mm×10~ 14 mm程度の数小なもので、マノクロチップキャ リャ(Micro Chip Carrier)とも称される。

上記キャップ6の内部(キャピティ)に對止さ

) からなる。

次に、上記チップキ+リヤ1の組立方法を第1 図~第3図により説明する。

まず第1図に示すように、チップ5の主面に形成した半田パンプ4をパッケージ基板2の主面の電振3上に正確に位置決めする。この位置決めはチップマウント装置などの機械を用いて行う。

次に、第3回に示すように、パッケージ基板 2 の主面にキャップ 6 を載せ、キャップ 6 の脚部と パッケージ # 板ツトの脚に 格井にまおり た サル田 れたチップ 5 の背面の下面に半田付けされている。 よってキャップ 6 の下面に半田付けされている。 これは、チップ 5 から発生する ためである。上記 を通じてキャップ 6 に伝達する ためである。上記 伝熱用半田 9 の構れ性を向上させるため、キャップ 6 の下面(またはチップ 5 の背面)にはメタライズ暦 8 が設けられている。 対止用半田 7 よよび 伝熱用半日 9 は、例えば 1 0 重量光程度の 5 ~ 3 で着有する P b / S n 合金(溶散程度 = 2 7 5 ~ 3 0 0 で程度)からなる。

パッケージ基板2の内層には、例えばW (タングステン)からなる内部配線1.0が形成され、この内部配線2.0が形成され、この内部配線3.0を通りに接続されている。下面側の電極3とが電気的に接続されている。下面側の電極3には、チップキャリヤー1をモジュール基板などに実装する際の外部場合となる半田パンプ1.1は、封止用半田7よりもさらに低度点のとなる。上記単田のでは、対止、対止用半田7よりもさらに低度のでは、例えば3.0重量%程度のAgを含有するSn/Ag合金(溶散温度=221~222元程度

半田(ブリフォーム半田) 7 を介装するとともに、キャップ 6 の下部とチップ 5 の背面との隙間にもブリフォーム状の伝熱用半田 9 を介装した後、上記キャップ 6 の上に経りを兼ねたヒートシンク 1 2 を載せる。

次に、炉内の温度を下げ、半田?. 3を冷却、 製固させる。このとき、キャップ 6 上にはヒート シンク 1 2 が観醒されており、その表面から速や かに熱が逃げるため、ヒートシンク 1 2 に接して いるキャップ 6 はヒートシンク 1 2 から離れたパ

このように、加熱、溶酸をの封止用半日である。 っケージ基板 2 の主面に対して重直を発生を 対止用半日で a の内部における樹枝は最適に対して 方向がパッケージ基板 2 の主面に対して隙間に形成 向し、それに伴って、上記樹枝状 a の主面に形成 される収縮孔もパッケージ基板 2 の外側のが を配配の外側では、 を記してキャップをの外側では、 がスが上記収縮孔をあるでは、 気のが確実に防止され、気密信頼性の るのが確実に防止され、 キャリヤーを製造することができる。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

前記実施例では、キャップ上にヒートシンクを 載せることによってパッケージ基板のに対すれる。 を登立したが、これに限定されるを をものではなく、例えばパッケージを が、これにはヒートではない。 を対してもよい。この方法によれば、前記によりを を当後してもよい。この場合もパッケージを の場合とは逆にパッケージを の生間に対して垂直の温度勾配が形成されるので、 実施例と同様の効果を得ることができる。

溶験した針止用半田を冷却する際の温度勾配は パッケージ基板の主面に対して厳密に垂直でなく ともよく、少なくとも封止用半田内部の樹枝状結 晶の成長方向がキャビディの内外を貫通しない理

度に垂直であればよい。

以上の説明では、主として本発明者によってなれた発明をその背景となった利用分野であるしたパッケージ基板上に半田パンプを介して実装したまっプで気密封止したが、本発明はマースではなく、少なくともチップを実装した基板上にキャップを半田付けしてチャイを実装した基板上にキャップを半田付けしてチャイを実装した基板上にキャップを半田付けると楽機回路装置には適用することができる。

### 〔発明の効果〕

本額において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

半導体チップを実装した基板の主面とその上に 載置したキャップとの接合部に封止用半田を介装 し、上記封止用半田を加熱、溶蔵することによっ て前記半導体チップを気密封止するチップキャリ ヤ形半導体集積回路装置の製造において、加熱、

## 4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は、本発明の一実施例である チップキャリヤ形半導体集積回路装置の製造方法 を工程順に示す要部断面図、

第4図は、本発明の方法によって製造されたチップキャリヤ形半導体集機回路装置を示す要部破 新正面図である。

1 ・・・チップキャリヤ、2 ・・・パッケージ 基板、3 ・・・電極、4、11・・・半田バンブ、 5 ・・・半導体チップ、6・・・キャップ、7・

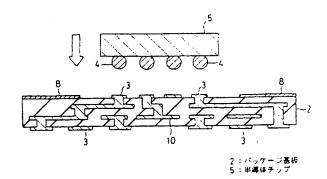
# 特開平4-83363(5)

・伝熱用半田、 10・・・内部配線、:2・・

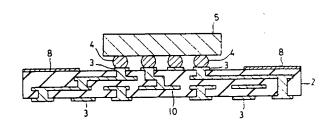
・ヒートシンク。

代理人 弁理士 筒 井 大 和

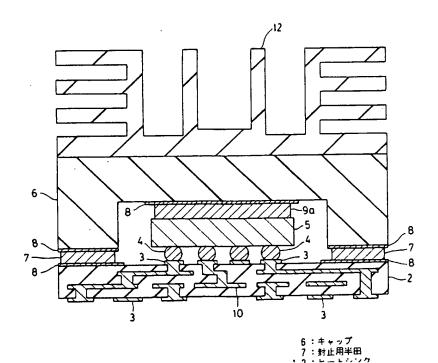
第 1 図



第 2 区

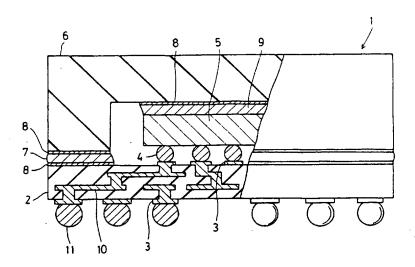


第 3 図



# 特用平4-83363 (6)

# 第 4 図



1:チップキャリヤ